

江刺正喜教授がレーザー学会進歩賞を受賞

積層 MEMS のためのパルスレーザー支援デブリフリー低ストレスダイシング技術の開発
(藤田雅之、末田敬一、中田芳樹、宮永憲明、福士秀之、江刺正喜、田中秀治)

この賞はレーザー学会の以下の発表に対して与えられた。

- (1) “積層 MEMS のためのパルスレーザー支援デブリフリー低ストレスダイシング技術の開発”、
RTM-07-53、レーザー学会第 369 回研究会、徳島、2007 年 12 月 17 日
- (2) “積層 MEMS のためのパルスレーザー支援デブリフリー低ストレスダイシング技術の開発”、
レーザー学会第 28 回年次大会、1aVI-3、名古屋、2008 年 2 月 1 日
- (3) “積層 MEMS のためのパルスレーザー支援低ストレスダイシング技術の開発”、
レーザー学会第 29 回年次大会、10pIV-6、徳島、2009 年 1 月 10 日